

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY RIGORÓZNÍ PRÁCE

Název práce: Structural defects in II – VI semiconductors

Jazyk práce: angličtina

Jméno uchazeče/uchazečky: Mgr. Lukáš Šedivý, Ph.D.

Studijní program: Fyzika

Studijní obor: Kvantová optika a optoelektronika

Oponent/opONENTI:

Členové komise: Předseda	prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. (přítomen)
Místopředseda	prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. (nepřítomen)
Členové	prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (přítomen) prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. (přítomen) prof. Ing. Jan Franc, DrSc. (přítomen) prof. RNDr. Roman Grill, CSc. (přítomen) prof. RNDr. Petr Němec, PhD. (přítomen) doc. RNDr. František Trojánek, PhD. (přítomen)

Datum jednání komise:

Obhájená disertační práce uznána jako práce rigorózní.

Výsledek jednání komise:

- Komise uznává předloženou diplomovou práci jako rigorózní práci.
- Komise uznává předloženou disertační práci jako rigorózní práci.

Předseda nebo místopředseda komise:

Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí:

Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.